

装置開発技術支援室

装置開発技術支援室では、理学部内を中心に教員や学生のサポートをしています。装置開発室、ガラス工作室、電子情報技術室、極低温実験室（装置開発室兼任）で構成されており、以下の分野を中心に技術相談や要望に応じています。

- 装置開発室…機械工作技術
- ガラス工作室…ガラス工作技術
- 電子情報技術室…電子回路技術
- 極低温実験室…Heの液化業務・寒剤の提供

各室が研究室からの依頼をもとに部品や回路の設計・製作などを行います。依頼ごとに打ち合わせをしてから進めるため、市販では実現できない細かいニーズにも対応することが可能です。近年は他学部からの依頼の増加により、学部の壁を越えた様々な業務を遂行しており、対応できる技術の幅も広がってきました。また、ものづくりの体験を通してその面白さや難しさを感じてもらうため、教員や学生を対象とした各種実習も行っています。

教員や学生のパートナーとして、研究支援・教育に邁進しています。

[装置開発室]

- ・小林和宏
- ・石田直樹
- ・福田高宏
- ・大西崇文
- ・叶 哲生
- ・山口隆正
- ・佐々亮輔
- ・加藤 渉
- ・工藤哲也
- ・西村良太
- ・安藤花菜

[電子情報技術室]

- ・岡田宏太
- ・伊藤和也

[ガラス工作室]

- ・夏目秀子
- ・岡本久和
- ・小坂真澄美

[極低温実験室]

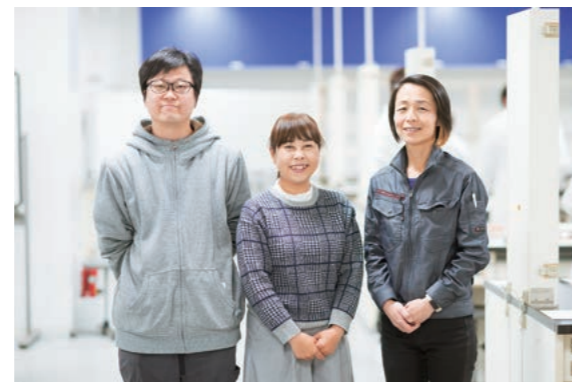
- ・福田高宏（兼任）
- ・佐々亮輔（兼任）
- ・青山 慎
- ・堀井慶子



左から叶, 西村, 小林, 工藤, 大西, 石田, 加藤



左から伊藤, 岡田



左から岡本, 小坂, 夏目



左から堀井, 青山, 佐々, 福田, 石田